Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 10-248035

(43) Date of publication of application: 14.09.1998

(51)Int.Cl. H04N 5/335

(21)Application number: 09-048978 (71)Applicant: SONY CORP

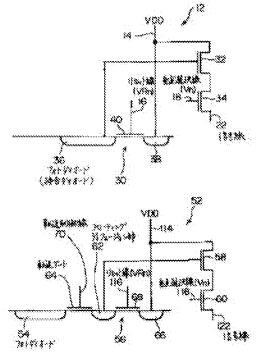
(22)Date of filing: 04.03.1997 (72)Inventor: SUZUKI RYOJI

(54) METHOD FOR EXTENDING DYNAMIC RANGE OF SOLID-STATE IMAGE PICKUP ELEMENT PROVIDED WITH BLOOMING PREVENTION STRUCTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the suitable method to extend a dynamic range by increasing an overflow level on the way of a change storage period of each pixel section in the solid-state image pickup element provided with the blooming prevention structure.

SOLUTION: A pixel section 12 of the solid-state image pickup element is provided with a reset gate 40 to control a reset operation to discharge storage charges from a charge storage section 36 of the pixel section 12. An overflow level is increased on the way of a charge storage period of each pixel section to extend a dynamic range by driving the reset gate 40 so as to change the voltage applied to the reset gate 40 on the way of the



charge storage period of the pixel section 12. Furthermore, a voltage applied to a transfer gate 64 that controls transfer of stored charges to a floating diffusion section 62 from a charge storage section 54 and a voltage applied to a bias gate that controls a potential of a floating gate are changed.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-248035

(43)公開日 平成10年(1998) 9月14日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

H 0 4 N 5/335

H 0 4 N 5/335

Q

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平9-48978

(22)出願日 平成9年(1997)3月4日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 鈴木 亮司

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

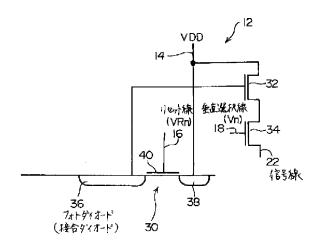
一株式会社内

(54) 【発明の名称】 ブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法

(57)【要約】

【課題】 ブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子において、各画素部の電荷蓄積期間の途中でオーバーフローレベルを上昇させることによってダイナミックレンジを拡大するための好適な方法を提供する。

【解決手段】 固体撮像素子の画素部12は、その画素部12の電荷蓄積部36から蓄積電荷を排出させるリセット動作を制御するためのリセットゲート40を備える。このリセットゲート40に印加する電圧を、画素部12の電荷蓄積期間の途中で変化させるようにリセットゲート電圧駆動を行うことで、各画素部の電荷蓄積期間の途中でオーバーフローレベルを上昇させてダイナミックレンジを拡大する。また、電荷蓄積部54からフローティングディフュージョン部62へ蓄積電荷を送り込む転送動作を制御する転送ゲート64に印加する電圧や、フローティングゲート76の電位を制御するバイアスゲート78に印加する電圧を変化させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 各画素部で光電変換される電荷をオーバーフローさせるブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法であって、

各画素部の電荷蓄積部から蓄積電荷を排出させるリセット動作を制御するためのリセットゲートに印加する電圧を各画素部の電荷蓄積期間の途中で変化させるようにリセットゲート電圧駆動を行うことで、各画素部の電荷蓄積期間の途中でオーバーフローレベルを上昇させてダイナミックレンジを拡大するようにした、

ことを特徴とする固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法。

【請求項2】 前記リセットゲート電圧駆動は、各画素部の前記リセットゲートに印加する電圧を、その画素部にリセット動作を行わせる第1電圧と、その画素部のオーバーフローレベルをブルーミング防止のためのレベルより低いレベルに設定する第2電圧と、その画素部のオーバーフローレベルをブルーミング防止のためのレベルに設定する第3電圧との間で3値駆動して、その画素部の電荷蓄積期間の開始時に前記第1電圧とし、その直後に前記第2電圧とし、その電荷蓄積期間の途中で前記第3電圧とすることを特徴とする請求項1記載の固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法。

【請求項3】 各画素部で光電変換される電荷をオーバーフローさせるブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法であって、

各画素部の電荷蓄積部からフローティングディフュージョン部へ蓄積電荷を送り込む転送動作を制御するための転送ゲートに印加する電圧を各画素部の電荷蓄積期間の途中で変化させるように転送ゲート電圧駆動を行うことで、各画素部の電荷蓄積期間の途中でオーバーフローレベルを上昇させてダイナミックレンジを拡大するようにした、

ことを特徴とする固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法。

【請求項4】 前記転送ゲート電圧駆動は、各画素部の前記転送ゲートに印加する電圧を、その画素部に転送動作を行わせる第1電圧と、その画素部のオーバーフローレベルをブルーミング防止のためのレベルより低いレベルに設定する第2電圧と、その画素部のオーバーフローレベルをブルーミング防止のためのレベルに設定する第3電圧との間で3値駆動して、その画素部の電荷蓄積期間の開始時に前記第1電圧とし、その直後に前記第2電圧とし、その電荷蓄積期間の途中で前記第3電圧とすることを特徴とする請求項3記載の固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法。

【請求項5】 各画素部で光電変換される電荷をオーバーフローさせるブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法であって、

各画素部のバイアスゲートに印加する電圧を各画素部の

電荷蓄積期間の途中で変化させるようにバイアスゲート 電圧駆動を行うことで、各画素部の電荷蓄積期間の途中 でオーバーフローレベルを上昇させてダイナミックレン ジを拡大するようにした、

ことを特徴とする固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法。

【請求項6】 前記バイアスゲート電圧駆動は、各画素部の前記バイアスゲートに印加する電圧を、その画素部のオーバーフローレベルをブルーミング防止のためのレベルより低いレベルに設定する第1電圧と、その画素部のオーバーフローレベルをブルーミング防止のためのレベルに設定する第2電圧との間で2値駆動して、その画素部の電荷蓄積期間の開始時に前記第1電圧とし、その電荷蓄積期間の途中で前記第2電圧とすることを特徴とする請求項5記載の固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法に関する。

[0002]

【従来の技術】CCD型固体撮像素子やMOS型固体撮 像素子等の広く用いられている固体撮像素子では、各画 素において入射光を光電変換して電荷を蓄積し、その蓄 積電荷を信号電荷として読み出すようにしている。この 種の固体撮像素子は通常、ブルーミング防止構造を備え ている。ブルーミングとは、ある画素に強い光が当たっ て大量の電荷が発生したときに、その電荷があふれ出し て周囲の画素へ入り込むことによってハイライト部の像 が広がって見えてしまう現象である。ブルーミング防止 構造は、各画素部で光電変換される電荷をオーバーフロ ーさせて、各画素部の蓄積電荷を所与の最大蓄積電荷量 であるオーバーフローレベルまでにとどめることで、ブ ルーミングの発生を防止する構造である。ただし、こう して最大蓄積電荷量を決めてしまうと、それによってダ イナミックレンジが制限され、そのオーバーフローレベ ルを超える電荷を発生させる大光量の入力に対応した出 力信号のレベルは常に同一になり、光量情報が失われる ことになる。この問題を軽減するために、各画素の電荷 蓄積期間の途中でオーバーフローレベルを低レベルから 高レベルへ変化させ、それによって、光量対出力信号特 性にKNEE特性を持たせるようにする方法が提案され ている。この方法を適用したMOS型固体撮像素子が特 公平4-32589号に開示されており、そこでは、縦 形オーバーフロードレイン構造を備えたMOS型固体撮 像素子において、n形基板に対するpウェルの電位Pw ellを変化させることでオーバーフローレベルを上昇 させるようにしている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら同公報の 方法では、1つの固体撮像素子の全ての画素において同 時にオーバーフローレベルが上昇するため、電荷蓄積の 開始及び終了のタイミングを全ての画素で揃えねばなら ず、その結果、レンズシャッタの使用が必須となってい る。電荷蓄積の開始及び終了のタイミングを全ての画素 で揃えねばならないということは、あるラインからの信 号の読出しを行っている間に他のラインで電荷蓄積を行 うということができないために感度が低下することを意 味する。またレンズシャッタが必須であることは、その 固体撮像素子の用途を狭めるものである。本発明は前記 不具合を解消すべく案出されたものであり、本発明の目 的は、リセットゲート、転送ゲート、ないしはバイアス ゲート等の、信号電荷の読み出しのために本来備えられ ているゲートへの印加電圧を制御するだけで好適にオー バーフローレベルを変化させることができ、電荷蓄積開 始及び終了のタイミングを全ての画素で備えることを必 要とせず、レンズシャッタを使用することも要求されな い、ブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子のダイ ナミックレンジ拡大方法を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明は、各画素部で光電変換される電荷をオーバ ーフローさせるブルーミング防止構造を備えた固体撮像 素子のダイナミックレンジ拡大方法であって、各画素部 の電荷蓄積部から蓄積電荷を排出させるリセット動作を 制御するためのリセットゲートに印加する電圧を各画素 部の電荷蓄積期間の途中で変化させるようにリセットゲ ート電圧駆動を行うことで、各画素部の電荷蓄積期間の 途中でオーバーフローレベルを上昇させてダイナミック レンジを拡大するようにしたことを特徴とする。また、 本発明は、各画素部で光電変換される電荷をオーバーフ ローさせるブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子 のダイナミックレンジ拡大方法であって、各画素部の電 荷蓄積部からフローティングディフュージョン部へ蓄積 電荷を送り込む転送動作を制御するための転送ゲートに 印加する電圧を各画素部の電荷蓄積期間の途中で変化さ せるように転送ゲート電圧駆動を行うことで、各画素部 の電荷蓄積期間の途中でオーバーフローレベルを上昇さ せてダイナミックレンジを拡大するようにしたことを特 徴とする。また、本発明は、各画素部で光電変換される 電荷をオーバーフローさせるブルーミング防止構造を備 えた固体撮像素子のダイナミックレンジ拡大方法であっ て、各画素部のバイアスゲートに印加する電圧を各画素 部の電荷蓄積期間の途中で変化させるようにバイアスゲ ート電圧駆動を行うことで、各画素部の電荷蓄積期間の 途中でオーバーフローレベルを上昇させてダイナミック レンジを拡大するようにしたことを特徴とする。

【0005】本発明によれば、リセットゲート、転送ゲート、ないしはバイアスゲート等の信号電荷の読み出し

のために本来備えられているゲートへの印加電圧を制御するだけで好適にオーバーフローレベルを変化させることができる。そして、電荷蓄積開始及び終了のタイミングを全ての画素で揃える必要がないため、それによって感度が低下することがなく、また、レンズシャッタを使用する必要がないことから、それによって用途が制約されることもない。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施 の形態にかかる方法が適用される固体撮像素子の全体回 路図、図2は画素部の回路図、図3は画素部の時間対蓄 積電荷量の特性を示すグラフ、図4はリセット線及び垂 直選択線の駆動タイミングを示すタイミング図、図5は リセット線、垂直選択線、及び水平選択線の駆動タイミ ングを示すタイミング図である。図1に示した固体撮像 素子10は、リセットゲートを有する横形ブルーミング 防止構造を備えたMOS型撮像素子である。固体撮像素 子10は、基板上にアレイ状に並べて形成された多数の 画素部12と、それら画素部12に接続した周辺回路と を有する。周辺回路には、全ての画素部12に接続され た電源線14、1本のラインに含まれる画素部12に各 々が接続されたリセット線16及び垂直選択線18、そ れらリセット線16及び垂直選択線18を所定のタイミ ングで駆動する垂直走査レジスタ(Vスキャナ)20、 全てのラインの同一水平位置にある画素部12に各々が 接続された信号線22、各信号線22に接続された出力 トランジスタ24、各出力トランジスタ24のゲートに 接続された水平選択線26、それに、それら水平選択線 26を所定のタイミングで駆動する水平走査レジスタ (Hスキャナ) 28が含まれる。

【0007】図2に示すように、画素部12は、AMI (Amplified MOS Intelligent Imager) 型の画素構造を 持つものであり、p - 領域内に形成された3個のnチャ ネル形MOSトランジスタ30、32、34を含んでお り、そのうちの第1トランジスタ30は、そのソース3 6が接合型フォトダイオード(電荷蓄積部)として形成 されている。より詳しくは、第1トランジスタ30は、 フォトダイオードであるソース36と、電源電圧VDD に接続されたドレイン38と、リセット線16に接続さ れたゲート40とで構成されている。第2トランジスタ 32はドライブ用トランジスタ、第3トランジスタ34 は選択用トランジスタであり、これらトランジスタ3 2、34は、それらのソースードレインが互いに直列に 接続された上で電源線14と信号線22との間に接続さ れており、第2トランジスタ32のゲートは第1トラン ジスタ30のソース36に、また第3トランジスタ34 のゲートは垂直選択線18に、夫々接続されている。フ ォトダイオードである第1トランジスタ30のソース3 6は、入射光を光電変換してその電荷を蓄積する。第1

トランジスタ30のゲート40はリセットゲートとして、またドレイン38はリセットドレインとして機能し、ゲート40に所定のリセット電圧を印加したならば、ソース36に蓄積されていた電荷がドレイン38へ排出されて画素部12がリセットされる。電荷蓄積期間中にゲート40に印加されている電圧に応じて、ソース36に蓄積可能な最大蓄積電荷量が決まる。この最大蓄積電荷量を超える電荷は、ソース36からオーバーフローしてドレイン38へ排出されるため、この最大蓄積量をオーバーフローレベルという。このオーバーフローレベルを、ソース36から電荷が漏れ出して周囲の画素部に入り込むおそれのないレベルに定めることにより、ブルーミングの発生が防止される。

【0008】固体撮像素子10は、各画素部12の電荷 蓄積期間の途中でオーバーフローレベルを低レベルから 高レベルへ上昇させることでダイナミックレンジを拡大 しており、それについて図3及び図4を参照して説明す る。図3は、第nラインのリセット線16の電圧VRn 及び垂直選択線18の電圧Vnの駆動タイミングを示し ており、図4は、画素部の時間対蓄積電荷量の特性を示 している。垂直選択線18の電圧Vnは2値駆動されて おり、この電圧Vnがハイレベルにある間に第nライン の各画素部12の信号電荷が次々と読み出される。一 方、リセット線16の電圧VRnは3値駆動されてお り、電圧レベルの高い方から順に、Vh、Vm、VIの 3つのレベルを取る。これら2つの信号は、固体撮像素 子10の1動作サイクル(1V)ごとに周期的に変化す る。図3の時刻aでは、電圧VRnがVhからVmにな り、第1トランジスタ30のソース(フォトダイオー ド) 36で光電変換された電荷の蓄積が始まる。このと き画素に蓄えることのできる最大蓄積電荷量(オーバー フローレベル)は、電圧レベル V mに対応したQmax 1 (図4)になっている。時刻aから時刻bまでの期間 T1は、光電変換された電荷がソース36に蓄積されて 行く。この期間中に光電変換された電荷量がQmax1 を超えた画素部では、リセットゲート40を通りリセッ トドレイン38へ(従って電源電圧VDDへ)電荷が捨 てられ、蓄積される電荷量はQmax1に飽和する。時 刻bでは、電圧VRnがVmからVlに変わり、それに 伴ってオーバーフローレベルがQmax1からQmax 2 (図4) に増え、Qmax1 に飽和していた画素部で は、光電変換された電荷の蓄積が再開される。時刻りか ら時刻 c までの期間 T 2は、光電変換された電荷がソー ス36に蓄積されて行く。この期間中に光電変換された 電荷量がQmax2を超えた画素部では、リセットゲー ト40を通りリセットドレイン38へ(従って電源電圧 VDDへ) 電荷が捨てられ、蓄積される電荷量はQma x2に飽和する。時刻cでは、電圧Vnのパルスが立 ち、第2(選択用)トランジスタ34がオンとなり、蓄 積された電荷量に応じた出力信号が信号線22を通して 出力されて行く。

【0009】以上の動作により得られるダイナミックレ ンジの拡大について、図4のグラフを参照して説明す る。オーバーフローレベルを電荷蓄積期間の途中で上昇 させずに最初からQmax2に設定した場合には、画素 部に大光量が入射して蓄積電荷量が図4の直線L1やL 2で示したように上昇して行くと、そのまま破線に沿っ て変化して夫々時刻 t 1 ないし t 2 で飽和する。従っ て、L1とL2に対応する2つの光量を固体撮像素子1 0の出力レベルで区別することはできない。これに対し て、上述したようにオーバーフローレベルを電荷蓄積期 間の途中で低レベルQmax1から高レベルQmax2 へ上昇させた場合には、夫々の直線L1及びL2は実線 で示したように折れ線となり、出力時点の蓄積電荷量が 夫々Q1及びQ2となり、それら光量は出力レベルで区 別されるようになる。即ち、これによって固体撮像素子 10のダイナミックレンジが拡大される。

【0010】次に図5のタイミング図を参照して、以上 に説明した本発明の方法が先に言及した特公平4-32 589号に開示されている方法と比較してどのように優 れているかを説明する。図5に示したのは、第nライン のリセット線16の電圧VRn、第n+1ラインのリセ ット線16の電圧VRn+1、第nラインの垂直選択線 18の電圧Vn、第n+1ラインの垂直選択線18の電 圧Vn+1、各ラインの第i画素に対応した水平選択線 26の電圧Hi、それに各ラインの第i+1画素に対応 した水平選択線26の電圧Hi+1である。電圧Vnが ハイレベルにある間(1H)に、電圧Hiがハイレベル になったならば、第nラインの第i画素からの読み出し が行われる。図から明らかなようにあるラインからの読 み出しが行われているときに、その他のラインは電荷を 蓄積している。これは特公平4-32589号の方法で は不可能なことであり、これによって所与の長さの動作 サイクル中の電荷蓄積期間を長く取れるため、固体撮像 素子の感度を高感度にすることができる。また、いうま でもなく、レンズシャッタを必要としないことも、特公 平4-32589の方法と比較したときの本発明の方法 の利点の1つである。以上に説明した実施例によれば、 各画素部12が、その画素部の電荷蓄積部から蓄積電荷 を排出するリセット動作を制御するためのリセットゲー ト40を備えており、各画素部12のリセットゲート4 0 に印加する電圧 V R を各画素部 1 2 の電荷蓄積期間の 途中でVmからVIへ変化させるようにリセットゲート 電圧駆動を行うことで、オーバーフローレベルを低レベ ルQmax1から高レベルQmax2へ上昇させてい る。即ち、各画素部12のリセットゲート40に印加す る電圧を、その画素部にリセット動作を行わせる第1電 圧Vhと、その画素部のオーバーフローレベルをブルー ミング防止のためのレベルより低いレベルに設定する第 2電圧 V m と、その画素部のオーバーフローレベルをブ ルーミング防止のためのレベルに設定する第3電圧VIとの間で3値駆動して、その画素部12の電荷蓄積期間の開始時に前記第1電圧Vhとし、その直後に前記第2電圧Vmとし、その電荷蓄積期間の途中で前記第3電圧VLとしている。そのため、その第2電圧Vmのレベル、及び/または、オーバーフローレベルを低レベルQmax1に維持する期間T1と高レベルQmax2に維持する期間T2との比を、撮像対象に合わせて設定することにより、その撮像対象に適したダイナミックレンジを確保することができる。

【0011】次に、図6を参照して本発明の第2の実施 の形態について説明する。図6は本発明の第2の実施の 形態にかかる方法が適用される固体撮像素子の画素部5 2の回路図である。画素部52は、フローティングディ フュージョン型の読出構造を有するものであり、p-領 域内に形成された1個の接合型フォトダイオード54と 3個のnチャネル形MOSトランジスタ56、58、6 0とを含んでおり、そのうちの第1トランジスタ56の ソース62は、フォトダイオード(電荷蓄積部)54の 蓄積電荷が転送ゲート64の下のチャネルを介して送り 込まれるようにしたフローティングディフュージョン部 として形成されている。より詳しくは、第1トランジス タ56は、フローティングディフュージョン部であるソ 一ス62と、電源電圧VDDに接続されたドレイン66 と、リセット線116に接続されたゲート(リセットゲ ート) 68とで構成されている。第2トランジスタ58 はドライブ用トランジスタ、第3トランジスタ60は選 択用トランジスタであり、これらトランジスタ58、6 0は、それらのソースードレインが互いに直列に接続さ れた上で電源線114と信号線122との間に接続され ており、第2トランジスタ58のゲートは第1トランジ スタ56のソース62に、また第3トランジスタ60の ゲートは垂直選択線118に、夫々接続されている。転 送ゲート64は、転送制御線70に接続されている。電 荷蓄積期間中にフォトダイオード54は入射光を光電変 換してその電荷を蓄積する。この電荷蓄積期間中に転送 ゲート64に印加されている電圧に応じて、フォトダイ オード54に蓄積可能な最大蓄積電荷量が決まる。最大 蓄積電荷量を超える電荷が発生した場合には、余分な電 荷がフォトダイオード54からオーバーフローしてフロ ーティングディフュージョン部(第1トランジスタ56 のソース62)へ流れ出す。また、電荷蓄積期間中は、 リセットゲート68の障壁レベルが転送ゲート64の障 壁レベルより高くならないようにしているため、フォト ダイオード54からフローティングディフュージョン部 62へ流れ出した電荷が大量であった場合には、その電 荷はそこから更にリセットゲート68の下のチャネルを 通ってドレイン66へ排出される。信号電荷の読み出し の際には、その直前にリセットゲート68がオンとされ てフローティングディフュージョン部62の電荷が全て

ドレインへ排出され、続いてリセットゲート68がオフとされ転送ゲート62がオンとされることで、フォトダイオード54からフローティングディフュージョン部62へ蓄積電荷が流れ出し、即ち送り込まれる。そして、それによって発生するフローティングディフュージョン部62の電位変化が、第2トランジスタ58を介して信号として読み出される。

【0012】以上の構成において、電荷蓄積期間中に転 送ゲート64に印加される電圧に応じて画素部52のオ ーバーフローレベルが決まる。そこで、本発明の第2の 実施の形態にかかる方法では、転送ゲート64に印加す る電圧を画素部52の電荷蓄積期間の途中で変化させる ように転送ゲート電圧駆動を行うことで、その電荷蓄積 期間の途中でオーバーフローレベルを低レベルから高レ ベルへ上昇させるようにしている。より詳しくは、各画 素部52の転送ゲート62に印加する電圧を、その画素 部に転送動作を行わせる第1電圧と、その画素部のオー バーフローレベルをブルーミング防止のためのレベルよ り低いレベルに設定する第2電圧と、その画素部のオー バーフローレベルをブルーミング防止のためのレベルに 設定する第3電圧との間で3値駆動して、その画素部の 電荷蓄積期間の開始時に前記第1電圧とし、その直後に 前記第2電圧とし、その電荷蓄積期間の途中で前記第3 電圧とするようにしている。この転送ゲート電圧駆動に よっても、先に説明した第1の実施の形態による利点と 同じ利点が得られる。

【0013】次に、図7を参照して本発明の第3の実施 の形態について説明する。図7は本発明の第3の実施の 形態にかかる方法が適用される固体撮像素子の画素部7 2の回路図である。画素部72は、フローティングゲー ト型の読出構造を有するものであり、p-領域内に形成 されたnチャネル形MOSトランジスタ74と、フォト ゲート76(このフォトゲート76の下のポテンシャル 井戸に電荷が蓄積される)と、バイアスゲート78(こ のバイアスゲート78はバリアゲートとして機能する) とを含んでいる。トランジスタ74は、そのソース80 が信号線222に接続され、そのドレイン82が電源線 214に接続され、そのゲート84がフローティングゲ ート電極76に接続されている。フォトゲート76は更 に、静電容量を介して垂直選択線218に接続されてお り、また、バイアスゲート78は、直流バイアス線86 に接続されている。信号電荷の読み出しは信号線222 に接続されている出力トランジスタ(不図示)を介して 行われる。

【0014】画素部72の蓄積、読出し、及びリセットの3動作は、垂直選択線218の電圧を3値駆動することによって制御されている。即ち、垂直選択線218の電圧をVmにしているときにフォトゲート76の下のポテンシャル井戸に電荷が蓄積され、その電圧をVhに上昇させると、フォトゲート76及びそれに接続している

トランジスタ74のゲート84がフローティング状態に なり、このときのゲート84の電位は蓄積電荷に応じた 電位となり、この電位がトランジスタ74を介して検出 される。また、垂直選択線218の電圧をVmより低い V1にすると、フォトゲート76の電位が下がり、この フォトゲート76の下のポテンシャル井戸が浅くなっ て、井戸の底がバイアスゲート78による障壁レベル以 上の高さになるため、そのポテンシャル井戸に蓄積され ていた電荷が全てトランジスタフ4のドレイン82へ排 出されて画素部72がリセットされる。以上の構成にお いて、フォトゲート76の下のポテンシャル井戸に蓄積 可能な最大蓄積電荷量は(従って、画素部72のオーバ ーフローレベルは)、バイアスゲート78への印加電圧 によって決まり、最大蓄積電荷量を超える電荷はバイア スゲート78の下のチャネルを通ってトランジスタ74 のドレイン82へ排出される。本発明の第3の実施の形 態にかかる方法では、バイアスゲート78に印加する電 圧を画素部72の電荷蓄積期間の途中で変化させるよう にバイアスゲート電圧駆動を行うことで、その電荷蓄積 期間の途中でオーバーフローレベルを低レベルから高レ ベルへ上昇させるようにしている。より詳しくは、各画 素部72のバイアスゲート78に印加する電圧を、その 画素部のオーバーフローレベルをブルーミング防止のた めのレベルより低いレベルに設定する第1電圧と、その 画素部のオーバーフローレベルをブルーミング防止のた めのレベルに設定する第2電圧との間で2値駆動して、 その画素部の電荷蓄積期間の開始時に前記第1電圧と し、その電荷蓄積期間の途中で前記第2電圧とするよう にしている。このバイアスゲート電圧駆動によっても、 先に説明した第1及び第2の実施の形態による利点と同 じ利点が得られる。

【0015】尚、以上に説明した実施の形態では、夫々リセットゲート、転送ゲート、ないしはバイアスゲートに印加する電圧を3値駆動(ただしバイアスゲートは2値駆動)することで、オーバーフローレベルを低レベルと高レベルとの2段階に制御するようにしたものであったが、それらゲートに印加する電圧を4値以上(ただしバイアスゲートは3値以上)に駆動して、オーバーフローレベルを3段階以上に制御する方法もあり、また、それらゲートに印加する電圧を連続的に変化させて、オーバーフローレベルを連続的に上昇させる方法もある。

[0016]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 は、各画素部で光電変換される電荷をオーバーフローさ せるブルーミング防止構造を備えた固体撮像素子のダイ ナミックレンジ拡大方法であって、各画素部の、リセッ トゲート、転送ゲート、ないしはバイアスゲート等のゲ ートに印加する電圧を各画素部の電荷蓄積期間の途中で 変化させるようにゲート電圧駆動を行うことで各画素部 の電荷蓄積期間の途中でオーバーフローレベルを上昇さ せてダイナミックレンジを拡大するようにした。そのた め、リセットゲート、転送ゲート、ないしはバイアスゲ 一ト等の信号電荷の読み出しのために本来備えられてい。 るゲートへの印加電圧を制御するだけで好適にオーバー フローレベルを変化させることができる。更に、電荷蓄 積開始及び終了のタイミングを全ての画素で揃える必要 がないため、それによって感度が低下することがなく、 また、レンズシャッタを使用する必要がないことから、 それによって用途が制約されることもない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態にかかる方法が適用 される固体撮像素子の全体回路図である。

【図2】図1の固体撮像素子の画素部の回路図である。

【図3】リセット線及び垂直選択線の駆動タイミングを 示すタイミング図である。

【図4】画素部の時間対蓄積電荷量の特性を示すグラフである。

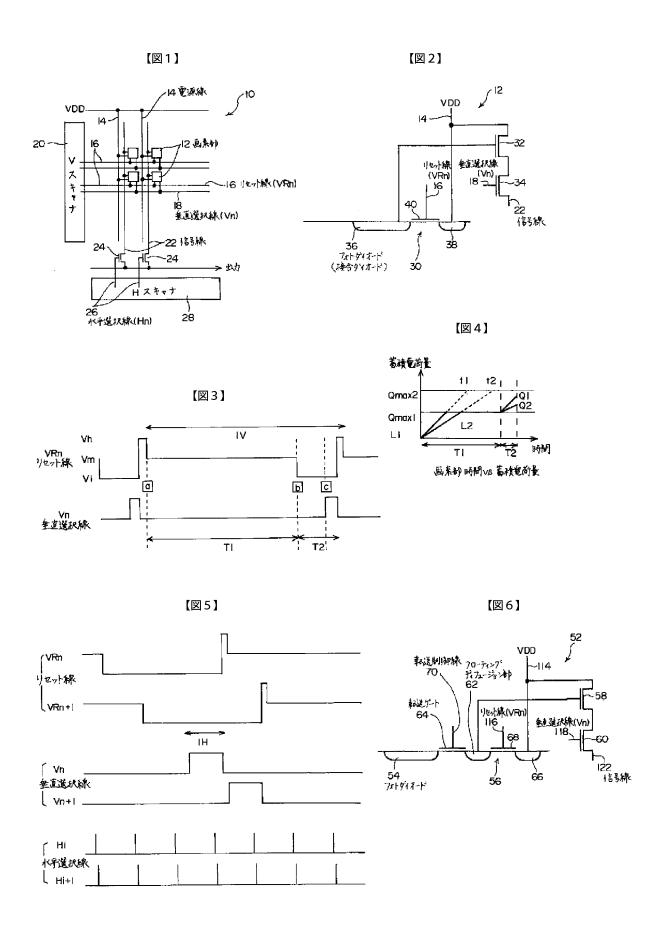
【図5】リセット線、垂直選択線、及び水平選択線の駆動タイミングを示すタイミング図である。

【図6】本発明の第2の実施の形態にかかる方法が適用 される固体撮像素子の画素部の回路図である。

【図7】本発明の第3の実施の形態にかかる方法が適用 される固体撮像素子の画素部の回路図である。

【符号の説明】

10……固体撮像素子、12……画素部、36……電荷蓄積部(フォトダイオード)、40……リセットゲート、52……画素部、54……電荷蓄積部(フォトダイオード)、62……フローティングディフュージョン部、64……転送ゲート、72……画素部、76……フローティングゲート、78……バイアスゲート、80……電荷蓄積部(フォトダイオード)。



【図7】

